PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-251290

(43)Date of publication of application: 18.10.1988

(51)Int.CI.

B41M 5/26

(21)Application number : 62-084778

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

08.04.1987

(72)Inventor: MAEDA YOSHIHIRA KANEKO TOSHITERU

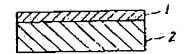
NAGAI SHOICHI ANDO HISASHI KATO YOSHIMI **IKUTA ISAO**

WATANABE RYUJI

(54) OPTICAL RECORDING MEDIUM, METHOD FOR REGENERATION AND APPLICATION THEREOF

(57)Abstract:

PURPOSE: To enable the recording and erasing of information to be carried out at a high speed, by providing a recording layer consisting of a polyatomic compound existing in a single phase and in a substantially ternary or more crystalline state. CONSTITUTION: In reference to a phase rule in thermodynamics, a ternary single phase has 2 degrees of freedom in its composition in addition to a temperature; this means the properties that it has less possibility of phase separation than a binary compound when the composition of the single phase is fluctuated. Therefore, this properties allows a single phase composition to be realized in a relatively easy manner when a recording layer 1 is formed, acts effectively to a local fluctuation in composition occurring during repeated recordings and erasings, stabilizes the recording and erasing characteristics for keeping the single phase, and enhances the reliability. By making a crystallizing phase as a single-phase, the short-distance dispersion of



bond-length order causes a rapid growth of crystallization in the crystallization from an amorphous state, and the crystallization of the same crystalline structure results in a small strain and an easy nucleation. In this manner, the erasing speed of an optical recording medium made of single phase is higher than that of a conventional medium accompanied with phase separation.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination] [Date of sending the examiner's decision of rejection]

⑩ 日本国特許庁(JP)

①特許出額公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭63-251290

@Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

砂公開 昭和63年(1988)10月18日

B 41 M 5/26

V - 7265 - 2H

審査請求 未請求 発明の数 16 (全20頁)

の発明の名称 光記録媒体と記録・再生方法及びその応用 の特 頭 昭62-84778 出の 頤 昭62(1987)4月8日 茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研 砂発 明 者 前 田 究所内 緷 茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研 ②発 明 老 金 7 索 究所内 茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研 砂発 明 老 永 井 正 究所内 茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研 で発 明 者 寿 究所内 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地 株式会社日立製作所 ①出 頭 人 外2名 ②代 理 人 弁理士 小川 勝男 最終頁に続く

明 紅 型

1. 発明の名称

光記益媒体と記録・再生方法及びその応用

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 電磁エネルギーを与えることによつて結晶状態とアモルファス状態との間を可逆的に相変化する記録層を具備する光記録媒体において、前記結晶状態が実質的に三元以上の多元化合物単相からなる記録層を具備したことを特徴とする光記録媒体。
 - 2. 電磁エネルギーを与えることによつて結晶状態とアモルファス状態との間を可逆的に相変化する記録層を具備する光記録媒体において、前記結晶状態が実質的に三元化合物単相又は四元化合物単相のいずれか一方からなる記録層を具備したことを特徴とする光記録媒体。
 - 3. 電磁エネルギーを与えることによって結晶状態とアモルファス状態との間を可逆的に相変化する記録器を具質する光記録媒体において、前記結晶状態が三元化合物単相又は四元化合物単

似のいずれか一方からなる記録層を共僻したことを特徴とする光記録媒体。

- 4. 電磁エネルギーを与えることによつて結晶状態とアモルファス状態との間を可逆的に相変化する記録類を具備する光記録媒体において、前記結晶状態が三元化合物を90原子%以上含む単和からなる記録層を具備したことを特徴とする光記録媒体。
- 5. 電磁エネルギーを与えることによつて結晶状態とアモルフアス状態との間を可逆的に相変化する記録解体において、前記結晶状態がInaSbTe1と合計で5原子多以下のAs, Sn, Cuの少なくとも1つとの単相からなる記録層を具備したことを特徴とする光記録像体。
- 6. 電磁エネルギーを与えることによつて結晶状態とアモルファス状態との間を可逆的に相変化する記録層を基板上に打する光記録媒体において、前記結晶状態が実質的に三元化合物単相又は四元化合物単相からなる記録層を具備し、該

記録層上に無機酸化物、無機窒化物及び無機非 化物から選ばれた少なくとも1つよりなる裏面 保護層を有することを特徴とする光記録媒体。

- 7. 特許請求の範囲第6項において、前記表面保護層としてガラス板を用いたことを特徴とする 光記録媒体。
- 8. 電磁エネルギーを与えることによつて結晶状態とアモルフアス状態との間を可逆的に相変化する記録層を有機樹脂基板上に有する光記録媒体において、前記結晶状態が実質的に三元化合物単相又は四元化合物単相からなる記録層を具備し、茲記録層と前記基板との間に熱理蔽層を有することを特徴とする光記録媒体。
- 9. 電磁エネルギーを与えることによつて結晶状態とアモルファス状態との間を可逆的に相変化する記録層を基板上に有する光記録媒体において、前記結晶状態が実質的に三元化合物単相又は四元化合物単相からなる記録層を具備した二組のガラス基板を該記録層を対向させ且つ熱度

を特徴とする光記録媒体。

- 10. 電磁エネルギーを与えることによつて結晶状態とアモルファス状態との面を相変化する記録層を基板上に有し該記録層の上方から前記電磁エネルギーが与えられる光記録媒体において、前記結晶状態が実質的に三元化合物単相又は四元化合物単相からなる記録層を具御し、且つ該記録層と接する前記基板表面に空気を封入した密閉空間を有することを特徴とする光記録媒体。
- 11、結晶状態とアモルファス状態との間を可逆的に相変化し結晶状態が実質的に三元以上の多元化合物単相からなる記録層を設けること、該記録層の所望部分に局所的に電磁エネルギーを加えることによって該エネルギーが加えられた部分を相変化させて情報を記録すること、前部相変化させた部分の状態を検出することによって政策の分に記録した情報を再生すること、の各段階を含むことを特徴とする光記録・再生方法。
- 12. 結晶状態とアモルファス状態との間を可逆的 に相変化し結晶状態が実質的に三元以上の多元

化合物単相からなる記録層を設けること、 該記録層の所望部分に局所的に電磁エネルギーを加えることによつて該エネルギーが加えられた部分を結晶状態からアモルファス状態に相変化させた部分の状態を検出すること、 前記相変化させた部分の状態を検出すること、 の各段階を含むことを特徴とする光記録・再生方法。

- 13. 特許確求の範囲第12項において、静記相変 化させた部分の状態を光学的性質の差として検 出することを特徴とする光記録・再生方法。
- 14. 特許請求の範囲第13項において、前記光学 的性質として反射率、透過率、吸収率、放射率、 カー回転角のいずれかを検出することを特徴と する光記録・再生方法。
- 15. 結晶状態とアモルファス状態との間を可逆的に相変化し結晶状態が実質的に三元以上の多元化合物単和からなる記録層を設けること、該記録層の所望部分に局所的に電磁エネルギーを加えることによつて該エネルギーが加えられた部

分を和変化させて情報を記録すること、前記相変化させた部分の状態を検出することによってな 故部分に記録した情報を再生すること、少なく とも前記相変化した部分の少なくとも一部に電 磁エネルギーを加えることによって該エネルギーを加えることによって該エネルギーが加えられた部分を再び相変化させて元の状態に戻し情報を消去すること、の各段階を含む ことを特徴とする光記録・再生・消去方法。

- 16. 和磁エネルギーを与えることによつて結晶状態とアモルファス状態との間を可逆的に相変化し結晶状態が実質的に三元以上の多元化合物単相からなる記録層をトランク滞を有する基板の数トランク群を含む表面に数けたことを特徴とする光カード。
- 17. トラック滞を有する基板の該トラック滞を含む表面に無遮蔽層を有し、該熱遮蔽層の上に電磁エネルギーを与えることによつて結晶状態とアモルフアス状態との間を可逆的に相変化し結晶状態が突質的に三元以上の多元化合物単相からなる記鉢層を有し、該記録層上に表面保護層

を有することを特徴とする光カード。

- 18. 武磁エネルギーを与えることによつて結晶状態とアモルファス状態との間を可逆的に相変化し結晶状態が実質的に三元以上の多元化合物単相からなる記録暦をトランク溝を有する可挽性テープの該トランク溝を含む表面に設けたことを特徴とするオーディオデジタルテープ。
- 19、電磁エネルギーを与えることによつて結晶状態とアモルファス状態との間を可逆的に相優化し結晶状態が突撃的に三元以上の多元化合物単相からなる記録層をトラック滞を有する円板の抜トラック深を含む表面に具備したことを特徴とする光ヘッド。

3. 発明の詳報な説明

(産業上の利用分野)

本発明は光。熱を用いて光学的に情報を記録・再生・消去することができる春を換え可能の光記録媒体、一致光記録媒体に情報を記録し再生する方法及び記録した情報を消去する方法に関する。本発明は又、蒸光記録媒体の性質を利用した物品に

化型に属する記録媒体としては、カルコゲナイド 系の物質の組成物や低級酸化物の薄膜を用いたも のが投業されている。例えば、特公昭47-26887 号公復参照。

相変化型の記録媒体には、非品質と結晶との間の相変化数は結晶と結晶との間の相変化を利用するものがある。前者は主としてカルコゲナイド系物質であり、前記特公昭47~26887 号に記載のテルルもののほか、特開昭60~253034号に記載のテルル化合物等が知られている。後者は特開昭60~46339 号に記載のC u ー A g ー N i 合金をが知られている。これらの記録像体は、いずれも二つの構造状態を可逆的に状態を化さ、いずれも二つの構造状態を可逆的に状態を化さ、ことで記録と指表を行なわれている。これの関連を表現を表現を表現を表現を記録を記録が開発を記録が開発を記録が開発を記録が開発を記録が開発しようとする問題点

光記録媒体に要求される主要な性質の一つとして、記録、消去の高速化がある。

従来の書き換え可能の相変化型記録媒体は、非

選する.

【従来の技術】

近年になって、高速度で、所望の部分に、高街 度で情報を記録することができる情報記録媒体に ついての研究開発が盛んに行なわれている。そし て、レーザ光スポットの風射による情報の記録・ 再生が可能で、かつレーザ光を用いて記録された 情報を消去し、新しい情報に春換えうる光記録媒 体が見出されている。

従来の光記録媒体を例えば、日軽エレクトロニクス1982年1月4日号の第86頁以降に「面))像ファイルに使われ出した光デイスクメモリ」と超して記載されているように、レーザ光を用いて媒体を1.5μmf スポットで加無し、スポットにどのような物理的変化を生じさせて情報の記録を行なうようにしているかに着目して分類すると、ピット形成型、泡あるいは凹凸形成型、光磁気型、相変化型等の各種型式の記録媒体に分類できる。

前記した型式の記録媒体の内で相変化型に属するものは套き機えが可能である。現在までに相変

品質(以下、アモルフアスとも云う)と結晶との間を相変化する記録媒体就は結晶と結晶との間を相変化する記録媒体のいずれにおいても、消去速度が渡いという間類点があつた。

本発明の目的は、情報の記録及び消去を高速で 行うことができる客き換え可能のアモルファスー 結晶間相変化型の光記録媒体を提供するにある。

本発明の他の目的は、かかるアモルファスー結 品面相変化型の光記録媒体に情報を高速記録する 方法及び記録した情報を高速消去する方法を提供 するにある。

本発明の更に他の目的は、かかるアモルファス 一緒品間相変化型の光記録媒体を応用した物品を 提供することにある。

【問題点を解決するための手段】

本発明は、アモルファスと結晶との間を可逆的 に相変化する記録層を具質する光記録媒体におい て、前記結晶状態が実質的に三元以上の多元化合 物単相からなる記録層を具備したことにある。

高速で記録及び消去ができるという本発明の目

特開昭63-251290 (4)

的は、 越島状態が三元化合物単相又は四元化合物 単相からなる記録層を具備した記録媒体において、 実際に連成された。

ここで三元化合物或は四元化合物とは、 X 線回 折のブラッグ回折角から一義的に決まる結晶構造 を有するものを意味する。

た構造として使用できる。基板としては、ガラス 基板、アルミニウムの知き金属基板。ポリカーボ ネート。ポリメチルメタアクリレートなどの有機 樹脂基板等を用いることができる。

第1回は、本発明の光記録媒体の一例であり、記録度1を基板2上に設けた構造を示している。記録度1の厚さは、50~200nmの範囲が設ましく、この範囲であれば相変化させるときに熱伝達の影響を無視することができる。電磁エネルギーは、基板値又は記録度値のどちら値から加えてもよい。

第2回は、記録層上に表面保護層3を設けたものである。表面保護層としては、耐食性或は耐摩耗性がすぐれたセラミンクスを用いることが望ましく、その序さは100~500m 一特に100~200m 一の範囲が望ましい。 表面保護層に使用するのに好適なセラミンクとしては、5i0±。 A 2 ± O ± 、 T a N · 、 Z r N · A 2 N · T i N 等の意化物或はSiF等の非化物がある。

記録所は又、多元化合物単相の結晶構造が実質 的に維持される範囲内において、化合物を形成す る成分以外の他の成分を含むことができる。この ようにすることにより、化合物の結晶化温度。格 随温度をコントロールし、記録及び消去の感度を 高めることができる。InaSbTeaよりなる三元化合 物単相を用いる場合には、盤、蝎、鯛から遠ばれ た少なくとも1つを含むことにより、三元化合物 の胎点を下げ、記録及び消去の感度を更に高める ことができる. このInaSbTeaの場合の銀(Ag), 鉛(Sn)、銅(Cu)の含有量は、合計で5原 子%以下とすることが望ましい。 A g . S n . Cuの含有量が合計で5原子%以下であれば、こ れら成分が結晶の中に固溶し三元化合物単相の結 系状態が維持できる。しかし、Ac. Sn. Cu の含有量が多くなり、合計で10原子%を超えた りすると、別の化合物ができ、和分離が生じて単 相でなくなる。

(イ)光記録媒体の構成:

本発明の光記録媒体は、益板上に記録層を設け

第3回は、基板と記録層の間に無理蔽層4を設けたものである。この無理蔽層は、基板材料として有機樹脂を用いるときに設けると有効である。 然理磁層の材料としては、先に述べた表面保護層の材料を使用することができる。厚さも100~ 200mmの範囲であれば十分に無理截効果を発掘する。

第4回は、記録暦を基板1とガラス板5でサンドイツチした構造を示している。 このようにする ことによつて記録暦の面積度を高め、凹凸の非常に少ない滑らかな面とすることができる。

第5回は、基板2の表面にくばみを設けて、その上に記録層1を形成したものである。基板2と記録層1とによつて形成された空間6には、空気を封入する。空気は熱伝導性が非常に悪いので、電磁エネルギーのスポットを記録層に加えたときに基板を通して熱を逃げにくくすることができる。これにより記録層の所定の部分を局所的に加熱し相変化させることができるようになり、記録度及び消去效度をより一層波めることができる。な

特開昭63-251290(5)

お、第5図の構造の場合には、電磁エネルギーは、 ガラス板5の上方から加える必要がある。

男6 図は、基板 2 上に記録 暦1 を設けたものを 二つ準 留し、記録 層側を対応させ、界面に無速取 層を挟んで接触させたものである。この場合、記 録 層1 には透明のガラス基板を用いるのがよい。 このようにすることによつて、両面から記録する ことが可能となる。

(ロ)記録・再生・消去方法

本発明における情報の記録は、記録層の所望部分に局所的に電磁エネルギーを加え、 該電磁エネルギーが加えられた部分を相変化させることによってなされる。アモルフアス状態及び結晶状態のどちら個で記録させるかは任意である。いずれにしる、アモルファス状態と結晶状態のどちらかー方で記録し、 体方で消去することになる。

本発明の具体的変施例では、結晶状態にして消去し、アモルフアス状態にして記録することにより、高速記録及び高速消去を達成した。従つて、結晶状態の記録層に電磁エネルギーのスポントを

して使用できる。このほかに光カード攻はオーディオ機器のデジタルテープとしても使用することができる。

光カードは、トラック課を有する基板の験トラック課を含む表面に記録層を設けることによって 構成される。第7回は、光カードの好適な構成例 を示している。基板2上に熟速載層4を設けてそ の上に記録層1を形成し、記録層1の表面を表面 保護層3により保護した構造である。

オーディオデジタルテープは、トラック課を有する可挽性有機樹脂テープの跋トラック課を含む 表面に記録層を形成することによって構成される。 記録層の表面を更に保護層で保護することは望ま しい。

さて、光記録媒体に要求される性質としては、 高速記録及び高速消去のほかに、耐湿耐酸化性, 生産性,高S/ドなどがある。更にアモルファス 状態と結晶状態との間の相変化をくり返したとき に常に同じ状態が持られ、しかもその状態が長く 放置していても変化しないことが要求される。こ 加えてアモルフアス状態に相変化させて記録し、 消去時にはアモルフアス状態から結晶状態に相変 化させて元の状態に反し消去することが望ましい。

情報の再生は、相変化させて記録した部分の状態を検出することによつて行うことができる。実際には、光学的変化としてとらえることによつて行うことができる。

本現明の光記録媒体における記録層は、相変化することによって光学的性質が局所的に変化する。たとえば反射率、透過率、吸収率、放射率、カー回転角などが変化する。従って、これらのいずれかを検出することによって情報を再生することが可能である。

電磁エネルギーとしては、光エネルギー、電子エネルギーなどを用いることができる。光エネルギーとしては、レーザビーム、キセノンランプなどを用いることができる。

(ハ) 応用

本発明の光記録媒体は、トラツク課を有する円 板上に記録層を設けることによつて光デイスクと

の最後に述べた性質は、 書き換え可能の光記録媒 体においては、きわめて重要である。

従来の光記録媒体は、アモルファスー結晶間相 変化型収は結晶ー結晶間相変化型のいずれも、消 去速度の点で不十分であつた。たとえばカルコゲ ナイド系材料では、記録時間が 0.2 μ s と実用 化レベルにあるものの消去速度が 5 μ s 以下と非 なに遅いのが現状である。

更にTe系材料では、空気中の水分によつて記録材料が酸化され最いという問題もある。

本発明の光記録媒体は、記録速度および消去速度が共に速いだけでなく、そのほかの性質をも高度に具備するものである。

次に、結晶状態が三元化合物単相の場合を例に とつて、本発明の作用を説明する。

(作用)

熱力学における相体は、成分C,相P,自由度 fとすると定圧下(例えば大気圧下)では

f = C - p + 1

で与えられる。三元系単相ではC=3。p=1な

特間昭63-251290(6)

ので自由度 1 = 3となる。同様に二元系単相では f=2である。自由度fは可変な熱力学量の数で あり三元系単相では温度以外に組成に2自由度が ある。従つて三元系単相は二元系単相に比べて組 成に対して1自由度多い。このことは三元系では 二元系に比べて単相の組成姿勢に対して相分離 (多相化) が起こり難い性質があることを示す。 従つて蒸着法やスパンタリング法による記録層の 形成の際に、従来高度な組成制御を行ない目標と する組成を形成していたのに対し、三元系単相で は比較的容易に単相和成を実現することが可能と なる。これは光記録媒体の生産性を導しく増大さ せる効果がある。このことは更に記録および消去 の繰り返しの際に起こる組成の局部的変動に対し ても効果的に働き、単相が保存されるため記録消 去特性が安定で信頼性が向上する。まだ記録消去 の繰り返しが安定であり、繰り返し可能回数が増 加する。非晶質からの結晶化は多くの場合、核生 成、相分離や構造種和など複雑な過程から成る。 相分離による構造変化には、原子の長距離の拡散

結晶粒界の歪エネルギーが小さい、しかし多相ではそれは非常に大きい。粒界の歪エネルギーは粒界エネルギーとして固定されるが、冶金学における結晶の租大化速度についての知見によると結晶 粒の平均直径をDとすると租大化速度

エネルギーッと次式の関係がある。

$$\frac{d D}{d t} = k \cdot \frac{\gamma}{D}$$

k:字数

従つてッが大きい程、租大化速度は大きい。したがつて多相で粒界が構成されている方が結晶の租大化が大きく、単相の方が小さい。このことは結晶相が単相で構成されている方が記録消去の無的サイクルに対して結晶粒の租大化とそれによる S/N比の低下が起こり難いことを示している。

上述したように従来の材料は語物性を向上させるために化合物の定比量性 (ストイキロメトリー)を考慮せずに添加元素を加えた原子同志の化学結合的相関が明白でない混合相である。本発明はこ

が必要であるからない。 な変で、 はは、 ないのでは、 ないのでは、 ないのでは、 ないのでは、 ないでは、 ないでで、 ないでで、 ないで、 、 ないで、 、 ないで、 、 ないで、 ない

更に単和における非品質 一結品間相変化ではそれに作う体積変化が相分類を伴う多相にくらべて少ない。これは結品状態が多相のものは相間の不 整合のため余分の体積を内含しているのに比べ、単相では整合しているためである。 従つて記録 消去の繰り返しで起こる体積変化による材料の変劣が少ない。 そのため単相では多相に比べて繰り返し特性が向上する。

また単相の結晶状態(消去)では上記のように

うした辺合相(多相)が光記録媒体の器特性を総 合的に解決するものでなく、化学的定比量性の化 合物で記録層を形成することを特徴とする光学記 辞敬体である。一般にカルコゲナイド系化合物は 共有結合性固体である。ここで共有結合性固体と は、原子国志の結合が共有結合形式からなるもの が大半であるような固体をいう。定量的には例え ばLCAO法(又は原子軌道法)による共有結合 皮ac が0.5 以上のものである(W.A.ハリソ ン港:固体の電子構造と物性、小島忠宜、小島和 子,山田桑三郎訳,現代工学社刊 p. 1170周)。こうした共有結合性固体からなる三元化合物 を記録燈として設けると著しく耐湿性および耐酸 化性が向上する。これは、上記三元化合物が化学 的定比組成またはそれに非常に近いため共有結合 が飽和しているので、余分な価電子密度が小さく 外部からの酸素原子や水分子との間に結合を作ら ない、つまり世化および水和(水酸化)しないた めである。また一般に定比化合物は高い熱力学安 定状態にあるために酸化および水和分解しないの

特開昭63-251290(7)

				2.2193.00	103-531530 ())
で寄住のある風体	元素が遊離し舞	Lw.	AgBiTes	BazSnSe4	BiGasSe.
以上のように記	録層が消去時に	三元化合物单相	CuinaTea	Ga+GeSe+	Bi ₂ SeTe ₂
であるようにした	光記録媒体は、	三元,化合物。	CuInTes	GaGeSea	às a In Sea
単相という記録層	の物理化学的制	節によつて効果	CuaSbSea	GaSeakge	AsT & Sez
的にその特性が従	来材料の問題点	【を解決し、さら	Culsse	GarPbSe.	T & &SnSe
に向上することが	わかる。またこ	れら三元。化合	Cr ₂ P ₂ Ses	GePtSe	AsGeSe
物,単相という記	緑層の物理化学	的特徴はそれぞ	CsCusSes	ZnInzTe.	AuCuTe.
れ独立の要因とし	て光記録媒体の	(音特性を向上さ	InaMnTea	BiT & Tex	Bi ₂ PbTe ₄
せるものでなく、	複合的に動き相	乗的な効果をも	InsSbTes	CdIn:Te4	BizPbSc.
たらすことが明ら	かになつた。こ	のような考えは、	Ngià A iSes	CdGa ₂ Se ₄	CusSnles
匹元化合物单相或	はそれ以上の多	元化合物単相に	NnGa 2Se 4	Cd4GeSes	CuzGeTes
も当てはまるもの	である.		NiSeTe	CdIn ₂ Se ₄	
三元化合物とし	ては次のものが	道用可能である。	PbaSbTe4	CdT & Sb	
Au 25eTe	AgGaTe:	BaSbıZn	Pd #In #Sbz	T & ±Sn±Ses	
(AuSb) alea	AgaGeTes	BizGesTee	SbiSeTea	T & zSnSea	
AuAgTes	Aginstes	Bi.GeTer	Sb ₄ SnTe ₄	T & zSnSes	
AgsSnSes	AgGaSe ₂	BiaPbTer	Cul & S:	T & CuzSez	
AgSnSaz	AgSbSe2	BiPb4Tes	CuA & S B 3	AgA & Sa	
AgsAuTez	Ag . GaSaz	BizPbzSes	CuA & Tea	AgA & Sez	
AgSbTez	BaSbaSes	Bi.TeS:	CuGaSz	AgA & Tes	
CuGaSez	AgGaSa		以下のものがま	ろり、いずれも	適用可能である。
CuGaTe:	AgGaSes		(Cu, fig) 12Sb	«Seis, (Ni,Po	t) ±SbTe
CuInSı	AgGaloz		Pd(Sb,Bi)Te	, CuPbB:	iSe.
CuInSez	NgSiPa		CuCd ₂ GaSe ₄	, (Cu,G)CdSez
CuInTe ₂	MgSiAsz		CuCdzInSo	, CuA R	InSes
AgInSz	MgSiSbs		CuCdSiSe.	, CrCuSi	nSe₄
AgInSez	MgGeAss		CuCoGeSe4	. Cu _z CoS	SnSe.
AgInTes	MgGeSbı		CuZn±GaSe4	, CuzFe(GeSe4
MgSnP 2	ZnSiP ₂		Cu ₂ FeSiSo.	. Cu ₂ FeS	SnSes.s~a
MgSnAsz	ZnSiAsı		CuzMnGeSa4	, Cunnsi	iSe.
MgSnSbz	ZnSiSb ₂		Cu#nSnSe4	, CuzHgS	SiSe.
ZnGeP 2	CdSiP.		CuzNiGeSe4	, CusFe1	1
ZnGeAs:	CdSiAss		. Cual 2 zFeSe	. CuZnıl	[nS ₀₄
ZnGeSb ₂	CdSiSba		CuzZnSiSe	, Gazīn	lsSe.
ZnSnP ₂	CdGeP ₂		AgA 4 inSee	, PbBis	(Se,Te).
ZnSnász	CdGeAs ₂		A & NoaSiTe.	, CuCd ₂ (iaTe.
ZnSnSbı	CdGeSb ₂		CuCd ₂ InTe ₄	, AgCdal	inTe4
CdSnPz			CuZnıGaTe4	. Cusfel	2 2Te.
CdSnlss			CuZnzInTe4	. PdBi1(Se.1	c). , AginAl aTc.

結晶状態が四元化合物単相であるものとしては (実施例)

実庭例 1

配録媒体としての機能を確認するため、素着限を作製した。光記録媒体の構成は対算2回に示不入針させた。基板としては厚さ1.2mm の石英ガラス・現代ガラス及びポリカーボネイト(PC) 樹脂円板を用いた。保護層としてはSiOェ・AgN・TaェO。、TiN、CrュO。、SiN、SiC・G・N、2rOュ、TiOェ、スnS・SiCなどの無機物層をは記録を用でした。以外件に製した。保護層の護摩は記録を記録した。以下に作製した。日本の一ちの0ヵmに設定した。以下に作製した三元単相化合物膜の目標組成を示す。

BizSeTez

Ga . GeSe .

SbaSeTea

GaGeSes

AusSele

AgGeSea AgeGeSea

(AuSb) aTes GeaSeTe

InaSbTes

BiaGeTer

AgInles

. .

	燕	着法	分析結果
	嘉着元	系 着 選	
從杂选	_	三元単相	×
	一元	化合物	
	二元	二元合金	×
		:单体元素	
	三元	单体三元素	×
本発明	二元	二元化合物	0
		:二元化合物	_

Aginates
AgaGeTea
Cuinates
Cuintes
CuigoTea
CuishTea
CuishSea

三元単相化合物の蒸着法としては第1表に示したように、従来法として一元,二元,三元蒸着法がある。

の組合せであるのに対して、本発明では二元化合 物国志の組合せによる顕着法である。第1表はそ れぞれの蓋着法で三元単相化合物組成を目標に膜 を作製し、その顔を分析し、分析結果を秤価した ものである。×印は目標組成より大巾にずれたも のを示し、〇印はほぼ目標組成に近いものを示す。 第1表より従来法ではすべての方法で×印である が、本発明では良好な結果が得られた。これは前 記した三元単相化合物組成そのものの個々元素が 極々異なる蒸気圧をもつため従来法では蒸着速度 をコントロールするのが困難なためである。特に セレン、テルルの森着速度は不安定であり、目標 組成を得るには数10回義者をくりかえし行なわ なければならず、生産性の点で大きな問題になる。 一方、本発明の姦君法は化合物同志であるため、 化合物は非常に安定で結合力が大なため、目標組 成を得るには1回の蒸着ですみ、生産性は従来法 とは比較にならない程良好である。

爽施例 2

第2表は1例として三元単和化合物である

特別四63-251290(9)

Cuinies を従来法及び本発明のそれぞれの蒸着法 で膜を作製し分析した結果を示す。従来法の一元 によるCuzaInzaTeso(原子%)の溶解はシリコニ ツト炉により合金化しこれを蒸着額とした。二元 の場合はCusoInsoを上記したシリコニツト炉 で合金化し、これとTeの組合せでそれぞれの森 若速度をあらかじめ選定しておき、Cu In: Te=1:1の割合で蒸着した。また、三元の場 合はCu,In,Taの三元素を用い、それぞれ の元素の蒸着速度の測定からCu:In:Te= 1:1:2の割合で蒸着した。一方、本発明では InTe,CuTeの二元化合物をシリコニント 炉で溶解し、化合物としこれを粉砕し粉末とした ものを聶着顔とし三元単相化合物膜を作製した。 各点着顔をタングステンおよびモリブデンポート に乗せ、蒸着袋鼠容器内を5×10^{me}Toreの真空 度まで排気後姦着して腹厚80~120mmの蒸 着膜を基板上に形成し、この膜をICP分析を行 なつた。第2表の分析値から明確なように、従来

2 と同様に本発明による競着法が目標組成を得る 方法としてすぐれていることが明確である。

法では目標組成が得られないが、本発明のInTe,

第 3 表 InaSbTea (InsoSb:7Teaa原子%)

	燕	#	佐	分析館(原子%)			
	森着元	巫 着	原料	In	Sъ	Te	
従来法	一元	I nao S	b17 Teas	20.2	34.8	45.0	
	二元		e: [n .:1	34.5	12.5	53.0	
	三元	In: S 2:	b: Te 1:1	42.5	27.5	30.0	
本発明	二元	InSb: 1:		48.2	16.5	35.3	

InsSbTesの光学特性を第8図(a),(b)に示す。第8図(a)は上述のように成譲し、保護限としてSiOsを100nmの厚さで成譲した光記録媒体の分光特性で、第8回(b)はこの媒体を350でまで加熱、5分間保持した後徐冷した光記録媒体の分光特性である。半導体レーザ

CuTe二元化合物を同時に蒸着した顔の組成は ほぼ目標組成に近かつた。なお、本発明において は蒸着装置として二元抵抗加熱蒸着装置を用いた。

图 2 表

CuinTes (CussinssTeso原子%)

	蒸	着法	分析值(原子%)			
ļ	蒸着元	燕爱原料	Cu	In	Te	
促杂法	一元	Cuzs I nas Teso	5.2	10.2	84.6	
	二元	Cuin: Te	7.0	14.5	78.5	
	三元	Cu: In: Te . 1: 1:2	9.8	8.0	82.2	
本発明	二元	InTe: CuTe 1:1	23.2	26.4	50.4	

実施例3

第3表は1例として三元単相化合物である InaSbTea を従来法及び本発明のそれぞれの素 考法で誤を作製し分析した結果を示す。作製条件 は実施例2と同じである。分析結果から、実施例

改及である830nmでは、熱処理によつて反射 車は34%から40%へ上昇し、透過率は8%か ら1%へ低下している。 これはアモルフアスから 韓品への相変態に伴ない光学特性が大きく変化し ていることを示している。第9回は加熱に伴なう 助的反射半変化の間定結果である。188℃にお いて反射率は急激に上昇する。これによつて本光 記録媒体では高速消去が可能であることが予測さ れる。蒸着拡によつて作製したこの辞談を組成分 析した結果、Ins:Sb:7Tosz (原子%) であり、 InaSbTeaの三元化合物単相が生成していると考え られる。 InTe-InSbの整 2 元系状態図に よれば、InaSbTeaの御安定状態での融点は568 でであり、融点直下まで単相である。従って記録 時には単一の触点以上に加熱し念冷することによ リアモルフアス化する。この時、単相化合物であ れば融点はほぼ単一であるため、一定温度で溶け るため高速記録が可能である。更に融点直下まで 三元化合物単和として加熱することができるため、 術去時には結晶化温度から融点直下まで加熱し、

特開昭63-251290 (10)

二相分離させることなくアモルフアスから結晶への相変態を起こさせることができる。結晶化温度は第9回から188℃であるから、380℃の過熱度が得られる。また二和分離しないため、長範囲拡散が必要でなくなり、従つて高速消去が可能となる。

実庭例 4

透明ガラス基板またはポリカーボネート基板上にIn-Te-Sb類を膜厚100nmにDCでイストロン型スパンタリング法により成際した。スパンタターゲントはAr雰囲気を開展して作製した。スパンタリング条件は基板を冷、出力100W、初期真空を35×10⁻⁸Pa、Ar分圧20mTorrである。成膜したIn-Te-SbBを分析した結果IneeSb2oTeat(原子等)の表現を分析的場合の表現である。は近点を分析である。成成の化合物が得る方式であり、ほぼ蒸離したは回域でもほぼ回域である。第10回は、上記スパックで、大記録数はの記録、消去特性を回

は記録別、保護別の頭厚および保護図材料の最適 反射率は上昇し始め、更にパルス編を長くすると、 部分的に触点を越えて特酪し始め、記録状態となり反射率は低下する。三つの組成を比較すると 1111 InaSbTe 単相の折出する組成が消去,記録 とも最も速く、化合物が二相折出する組成が次に 速く、Taが単独で折出する組成は最も遅くなる。 従つて化合物単相領域が最も記録、消去特性が良いことがわかる。

第4数はそれぞれの組成の耐久性試験の結果を示す。試験は温度条件40℃、温度80%で10日間保持した。試料としてガラス基板上に記録層を100mm形成し、保護級としてSiOェを100mm厚さに形成した光記録媒体に12mw、0.5μs でパルス記録したものを用いた。その結果、InaSbTez年相組成とInaSbTez + InsTezの化合物二相組成(但しInaSbTe 量は80%)では試験の結果変化が無かつた。一方InzTez + Teの生成する組成では記録層が変質し、透過率が高くなっており、記録信号も顕微鏡鏡頭の結果、不明瞭

化によつて 2 5 %程度まで高めることができる。 第 1 2 図は本光記録媒体の特性マンプを示す。本 光記録媒体は三元単相化合物を用いて、その融点 の直上で記録し、直下で消去するため、高速は がおり間である。更に本媒体は消去類域が広い のが特徴である。また膜破壊は存在するが、 長パルス関にある。健して・ザ出力を照射 しても膜破壊はしにくいる、高出力レーザの出現 により更に高速での記録消去も実現可能である。 本法何5

第13回はIn-Te-Sb系を記録層に用いた光記録媒体において、結晶化時に(111) InaSbTes単相が折出する組成InaaSbisTesa、

(112) 化合物が二相折出する組成

IntrSbesTess、(113)To単相が析出する組成InseSbisTessのそれぞれについて逆止状態における記録試験の結果である。記録条件はレーザ出力12mwで徐々にパルス幅を長くしていつた。 初期状態は成蹊したままの状態でアモルファスと同定された。各組成についてまず結晶化によつて 転試験によって検討した図である。初期状態はア モルファス状態である.レーザ出力を2mWから 4 m W そして更に 6 m W に増加させると、反射平 比も増加してくる。これはアモルフアスから結晶 への相変態に寄囚した反射率の増加である。 更に レーザ出力を増し、 7 m W 以上にすると記録が開 始し、反射率は減少し始める。第11団(a)。 (b) は本光記録媒体の記録、消去級リ返し試験 の結果である。まず初期化として10回の記録。 消去を繰り返しすることによつて記録媒体を安定 させた後、10°回の繰り返し試験を行つた結果 である。記録条件はレーザ出力が13mVでパル ス幅が0.02μg である。又消去条件は8mw で0.03gs である。なおこの繰り返し試験に おける平均変調度は18%であつた。従つて、こ の光記録媒体によつて 0.03 μs でのオーバー ライト、すなわちΟ.Ο3μs で前の情報を消去 し、更に同様の速度で記録することが可能である。 本実験での変調度は18%とまだ小さいが、これ

事 按 例 6

特開昭63-251290 (11)

になっていた。この原因としてTeのTeOxへの変化が考えられる。Teは安定な化合物として存在する場合は2価の結合が飽和しており、酸化雰囲気中でも酸化することはないが、Teが単体で析出すると変性でもアモルファスから結晶へ相変化したり、TeOxに酸化されたりして記録媒体としての安定性に欠ける。従って記録層において結晶化時に単体元素が析出しないような組成範囲を用いることが重要である。

93 4 表

X線	によ	る結る	品相		耐	久	性	試	S	
跒	定	粒	果	(恒温	.伍穆	テスト	-101	8間.4	30	.90%)
InaSi	bles	単相	組成			女	化なし	,		
InaSbTe2+InaTea										
(InaSbTe280%)			変化なし							
L	na To	a + Te	,			5	化大			

実施例7

第14回、第15回は記録、消去を繰り返した時の変調度と平均結晶粒性の関係を示す。

産着版としてGeTeとSbaTesの数を溶解法にて作製し、これらを二元蒸着によつて存蹊化した。素がの初期真空皮が3×10⁻⁸Torr、基板水冷にて成蹊した。その上に保護層としてSiOsを100nm成蹊し、光記録媒体を得た。第16回は蒸着したままのGeaSbaTesの光学特性を示す。波艮830nmでは反射率17.1%、透過率19.8%であり、吸収率は63.1%である。第17回はこの媒体を昇温速度20℃/einで加熱した時の反射率変化である。温度202℃において鋭く立ち上がつており、高速消去が可能であることがわかる。

奖施例 9

Sb-Se-Te-AにはSbaoSezoTeaoの三元化合物が存在する。この組成を蒸着油にて作製した。 蒸着調としてSbiTeiaとSbiSe を溶解法に て作製し、これらの二元蒸着によつて薄膜化した。 盛分時の初期真空度が3×10^{-e}Torr、基板水冷 にて成膜した。その上に保護層としてSiOiを 100nm成膜して光記録媒体を得た。第18回

InaSbTezの三元単和化合物組成とSbaTea+InaTea の三元二相化合物組成の繰り返し特性を示す。三 元単相化合物組成では10%回の繰り返しにおい て変調度の変化が無いのに対して、SbaTea+ InaTeaの二相化合物組成では10°回转了後20 %程度低下している。第15回では10°, 10°, 10 曽田試験後の平均結晶粒径を示した。三元化 合物単相組成では粒径はほぼ等しいのに比較する と、二相化合物の析出する組成では繰り返し函数 が多くなるにつれて粒径が粗大化する傾向にある。 これは表面エネルギーの異なる二つの化合物が生 成する場合は、同一化合物同志の結晶粒界に比較 すると、表面エネルギーが高くなるために表面積 を減らす方向へ変化していく。従つて二相化合物 の生成する組成では繰り返し特性が単相化合物に 比較すると照くなる。

実流例8

S b - G e - T e 系には三つの三元化合物 GeSb (Ter, GeSb (Te), Ge1Sb (Te) が存在する。こ の中でGo1Sb (Te) の韓膜を薫着法にて作製した。

は成既したままのSbao SozoToaoの光学特性を示す。 放長830nmでは反射率26.0%、透過率は 17.3%で吸収率は56.7%であった。第 19回はこの光記録媒体を昇温速度20℃/oin で加熱した時の反射率変化である。温度140℃ にて反射率は鋭く立ち上がつている。これはアモ ルファスが結晶への相変態に寄因する立ち上がり であり、結晶化がごく狭い温度範囲で起こること からこの三元単相化合物組成で高速消去が可能で あることがわかる。

突 施 例 1 0

Bi-Se-Te系にはBisoSezoTesoの三元化合物が存在する。この組成を蒸着法にて作製した。 蒸剤減としてBizTezとSiSeを熔解法にて作製し、これらを二元蒸着によつて存膜化した。 蒸剤時の初期真空度を3×10⁻⁶Torrとし基板水 治にて成膜した。その上に保護層としてSiOz を100nm成膜して光記録媒体を得た。第20 図は成膜したままのBisoSezoTesoの光学特性を示 す。波長830nmでは反射率27.0%であり、

特別昭63-251290 (12)

透過率は 2.3% であつた。従つて吸収率は70.7%である。第21回はこの光記録媒体を昇温速度 20℃/min で加熱した時の反射率変化である。 温度 118℃にて反射率は鋭く立ち上がつている。これはアモルフアスから結晶への相変態に寄因する立上がりであり、結晶化がごく狭い温度範囲で起こることから、この三元単相化合物組成で高速 消去が可能であることがわかる。

実施例11

第5 表は 1 例として三元単相化合物である AgSbTe 1 を従来法および本発明のそれぞれの蒸着 法で腹を作製し分析した結果を示す。作製条件は 実施例 2 と同じである。本組成の場合も従来法で は目標組成が得られないが、本発明では目標組成 をほぼ満足する結果が得られた。

図にはCuInTe2に光吸収向上用の2nを添加してCuZn2InTe4として半速体レーザ波及830nmにおける透過率が同一膜厚100nmで比例を比較して18%から8%になり、吸収率が増加した例を示す。現在の半導体レーザでで設定に出力できるを扱力できるが、上のででは15mwであり、これを効率とのの半導体レーザで収穫を高めり、これを効率とののできる。第23回はCuInTe24にとCuZn2InTe4を用いた光記録媒体の加熱に伴なう反射率変化を示す。2nを添加できることによつて全額の反射率ではほぼにた光記録媒体の加熱に伴なうな高の反射率ではほぼによって200でから420では上昇している。このような高い結晶化温度は 2nを通知の安定性が高いことを示して14個質用の安定性が高いたとを振加して14個質用の安定性が高いたとを振加して14個質用の安定性が高いたともではなる。

第24回はCuInTes とCuInsInTesを用いた光記 緑媒体に10mwのレーザパルスを照射した際の 反射率比を示す。非晶質状態の記録層に短いパル スを照射することによって結晶化し反射率比が増加する。CuInsInTesではCuInTes よりも結晶化塩 度が高いために12mwという比較的強いレーザ

第 5 表 AgSbTca(AgasSbasTcso寫子%)

	A	20 往	分析位(原子%)			
	汲力元	高岩原料	Αg	Sb	Тв	
	一元	Ag25Sb25Teso	12.2	30.8	57.0	
従来位	二元	AgSb: Te 1:1	12.0	24.6	63.4	
	三元	Ag: Sb: Te 1: 1:2	42.5	22.5	35.0	
本竞明	二元	Sb:Te:: Ag:Te	23.0	24.2	52.8	

突施例12

四元化合物単和の一例としてCuZnaInTeaをDCマグネトロン型スパッタリング装置により成態した。スパッタリングターゲットはAr野Œ気中で
治解して作製した。スパッタリング条件は基板水 冷、出力100W、初期真空度8.5×10⁻⁶ Pa、Ar分圧20mTorrである。なお本合金額は 真空蒸冶法によつても同様に成蹊できる。第22

を風射しないと結晶化しないが、その結晶化速度 はより高速となる。したがつて高速消去が可能と なる。従来は、弱いレーザ光で消去できるが、そ の速度が遅い材料が主流であつた。しかし本発明 では高い結晶化温度を有し、比較的強いレーザで 高速消去を可能にしたものである。第25回は第 2.4回の結果から結晶化温度の異なる記録層につ いて消去パルス幅を求めたものである。最も結晶 化温度の高い四元単相化合物では消去パルス幅は 最も短くなり最も高速消去できることがわかる。 以上のような特性はCu10~15%. Zn20 ~30%, In8~17%、疫部Teからなる四 元単相化合物が主成分となる化合物組成において 実現できる。第26回 (a), (b)はCuZniInTei を用いた光記録媒体の繰り返し特性を示す。単相 化合物であるため、相分離する恐れがなく優れた 切り返し特性が待られた。

突旋倒13

BiisGesoTessの成分組成を有する三元化合物膜 を序さ1.2ss の石英ガラス基板上にスパンタリ

特開昭63-251290 (13)

ングにより成既し、その上でSiOュ よりなる表面保護層を形成して光学特性を選定した。Bi-Te-Ge三元化合物の合金群はDCマグネトロン型スパンタリング法により作製した。スパンタリング条件は基板水冷、出力100w、初期真空度8.5×10°5 Pa ,Ar分圧20m Torrである。成蹊したBi-Ge-Ta瞑を分析した結果8iisGesoTessであり、ほぼ目標組成付近の化合物が得られた。

第27~28回はこのようにして作譲した化合物の光学特性を示す。第27回は保護層としていい。第27回は保護層としていいない。第28回はこの媒体を350℃まで加熱・特性で、第28回はこの媒体を350℃まで加熱・5分配保持した後に冷した光記録媒体の分光特性である。半導体レーザ波長である830mmといいるの場合によって反射中は30%から50%へに上昇し、透過車は10%から3%へ低下している。にはアモルファスから結晶への相変階に伴ないる。

第30回は記録消去を繰り返したときの変調度を示し、第31回は平均結晶粒径を示す。三元早 相化合物組成では10°回の繰り返しにおいて変 調度の変化が無いのに対して、二元化合物の二相

加熱に伴う反射率変化を測定した結果、200 で付近において反射率は急激に上昇することが確 認された。これによつて本記録媒体は高速消去が 可能であることが予想される。BizGesTes 組成付 近の融点は的650℃であり融点直下まで単相で ある。したがつて、記録時には単一の融点以上に 加熱し急冷するとアモルフアス化する。この時、 単相化合物であれば融点はほぼ単一であるため、 一定温度で磨けるため高速記録が可能である。更 に融点直下まで三元単相化合物として加熱するこ とができるため、消去時には結晶化温度Tェから 敵点直下まで加熱し、二相分離させることなくア モルフアスから結晶相変態させることができる。 結晶化温度は約200℃であるから、450℃の 過熱度が得られる。また二相分離しないため、長 範囲拡散が必要でなくなり、したがつて高速消去 が可能となる。

实施例14

第28回はBi-Ge-Te系を記録層に用いた光記録媒体において、結晶化時に三元化合物

生成組成では10⁴ 回終了後5%程度低下している。第31図では10²、10⁴、10⁸ 回試数数をの平均結晶粒径を示した。三元化合物単相組成では粒径がほぼ等しいのに比べて、化合物二相の折出する組成では繰り返し回数が増加するにつれて、粒径が狙大化する側向にある。これは要合はは、エーの異なる二つの化合物が生成すると、要面によいなったが高くなるためによい観を対すると、表面によいなるためによいは、エーが高くなる。

(発明の効果)

以上説明したように、本発明の光記録媒体を用いて記録或は消去を行うことにより、従来の光記録媒体を用いたものでは変し得ない高速記録。高速消去を達成することができる。

4. 図面の知単な説明

第1回~第6回は本発明の光記録媒体の構造を示す儀略斯面図、第7回は本発明の実施例による

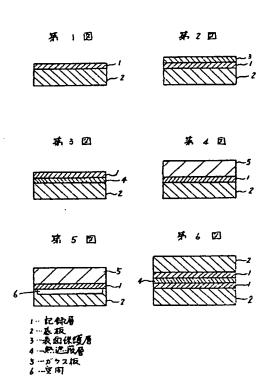
特開昭63-251290 (14)

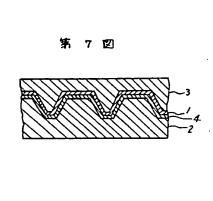
光カードの一部分の経略断面図、第8図(a)む よび第8回(b)はInaSbTeaの光学特性回、第9 閉はInaSbTeaの加熱に伴う反射率変化を示す特性 図、新10回はIn-Te-Sb膜を有する光配 蘇媒体について反射率比とレーザ出力との関係を 示す特性図、第11図 (m) および第11図(b) はIn-Te-Sb酸を有する光記録媒体の記録 ・消去の縁返し試験結果を示す特性図、第12回 はIn-Te-Sb腹を有する光記緑媒体の特性 図、第13回は記録層材料の違いによる記録特性 の差を示した特性図、第14回は記録・消去の機 返し回数と変割度の関係を示す特性医、第15回 は記録・消去の繰返し回数と記録層の平均結晶粒 程との関係を示す特性図、第16回はGeaSbates の光学特性図、第17回はGozSbzTes の加熱に伴 う反射事変化を示す特性例、第18回は SbioSezoTeioの光学特性図、第19図は SbaoSezoTeaoの加熱に伴う反射串変化を示す特性 図、第20回はBitoSetoTetoの光学特性図、第 2 1 図はBisoSezoTesoの加熱に伴う反射率変化を

示す特性図、弱22回は四元化合物単相の結晶状 態を存する記録媒体の放長と光透過率との関係を 示す特性図、第23回は四元化合物単相の結晶状 態を有する記録媒体の放長と分光反射率の関係を 示す特性図、第24回はCuZnaInTeaとCuInTeaよ りなる記録層を具備する記録媒体の反射率比とパ ルス幅の関係を示す特性図、第25回は消去パル ス幅と結晶化温度との関係を示す特性図、第26 図(a)および第26図(b)はCuZnzInTe,を用 いた光記録媒体の記録・消去の繰返し回数と反射 本比の関係を示す特性図、第27回及び第28回 はBiisGesoTessの光学特性図、第29回は否さ込 みパルス幅による反射水比の変化を示す特性図. 第30回は記録・消去の過返し回数と変異度の関 係を示す特性図、第31割は記録・消去の疑返し 国数と平均結晶粒径の関係を示す特性圏である. 1 … 記錄 2 、 2 … 基板、 3 … 表面保護 2 、 4 … 然 遮蔽層、5…ガラス板、6…空間。

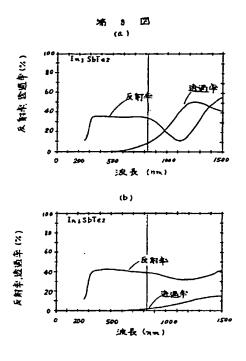
代理人 弁理士 小川啓男

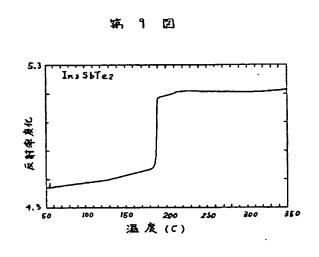


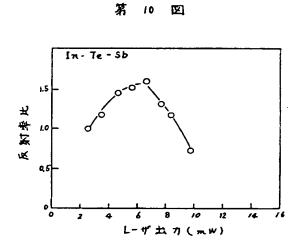


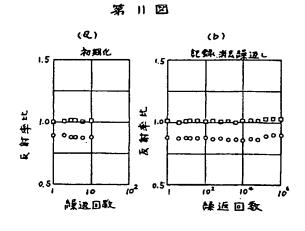


特開昭63-251290 (15)

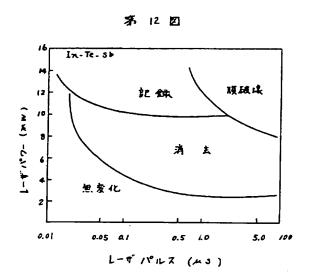


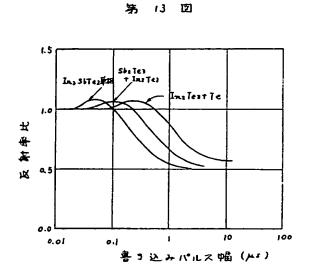


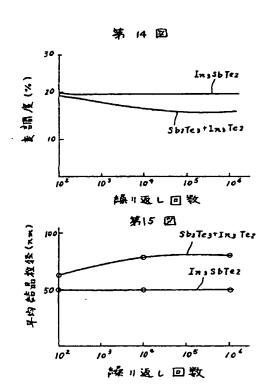


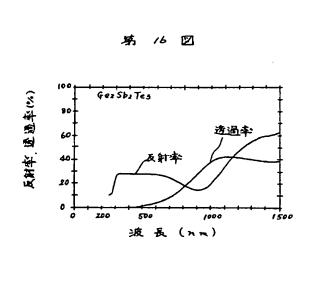


特開昭63-251290 (16)



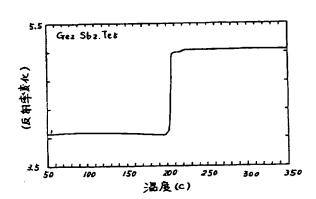




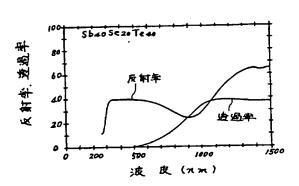


特開昭63-251290 (17)

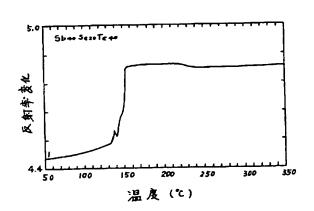
第四回



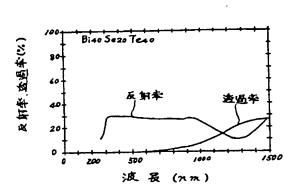
第 18 図



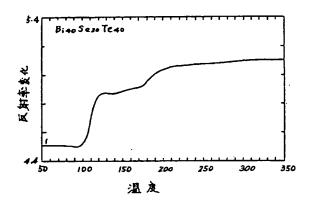
第 19 四



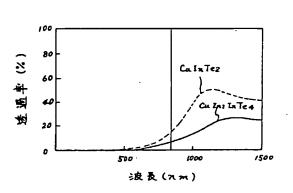
第 20 图



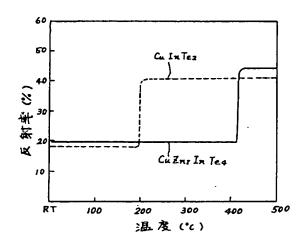
第 21 図



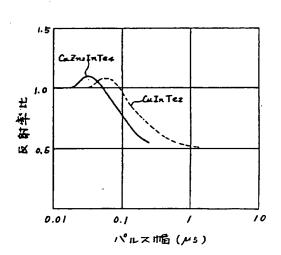
第 22 図

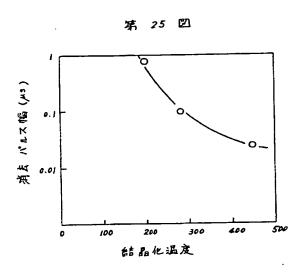


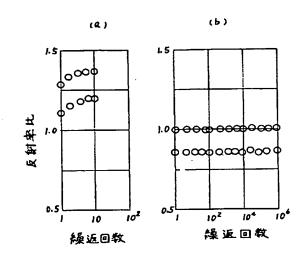
第 23 图



第 24 図

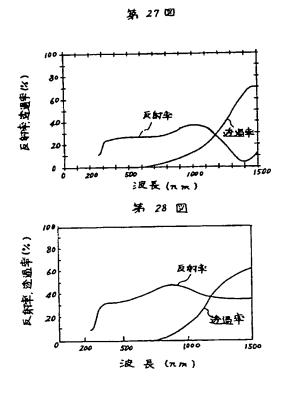


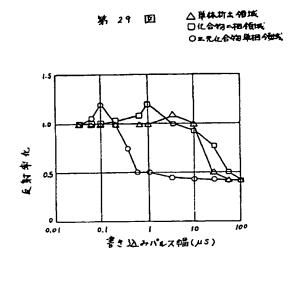


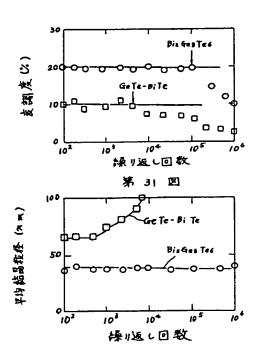


26 🗵

茅







第1頁の続き 茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研 美 砂発 明 加 究所内 茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研 戚 の発 B 究所内 茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研 砂発 明 者 辺 隆 二 渡 究所内